

第40回プラズマ技術委員会議事録

日 時：平成22年5月7日（金） 11：30～12：30

場 所：兵庫県立大学 姫路書写キャンパス 書写記念会館ホール

出席者：行村委員長（産総研），池畑委員（茨城大），堤井委員（九大），田原委員（大阪工大），
神原委員（岐阜大），長山委員（自然科学研究機構），中村委員（中部大），北野委員（阪
大），伊藤委員（富山大），赤塚幹事（東工大），大津幹事補（佐賀大），竹内幹事補（東
工大）

配布資料：

- PST40-1 第39回プラズマ技術委員会議事録（案）
- PST40-2 H22年度の研究会の場所および日程
- PST40-3 プラズマ技術委員会名簿
- PST40-4-1 「A部門誌特集号論文について」
- PST40-4-2 特集論文会告 論文誌A 平成24年2月特集「プロセスプラズマの発生と応用」
- PST40-5 PLASAS (International Workshop on Plasma Sciencetech for All Something)の目的
およびその趣意書
- PST40-6 IEEE Japan Councilによる資金援助について
- PST40-7 11th Plasma Based Ion Implantation and Deposition workshop

議事：

0. 各委員の自己紹介

1. 前回議事録の確認

配布資料PST40-1の通り承認された。

2. H22年度の研究会の場所および日程

配布資料PST40-2の通り，H22年度のプラズマ研究会の開催場所および日程の確認がなされた。

3. プラズマ技術委員会委員の交代等

東京工業大学，井深先生を当該委員会の幹事補，佐賀大，大津先生を幹事とする人事案が承認された。

4. A部門誌特集号論文について

配付資料PST40-4-1に基づき，当該論文誌特集号のプラズマ技術委員会への企画割り当てスケジュールが確認された。この件に関して，A部門誌編修委員会委員長の小野先生に，行村委員長から問い合わせをすることが決定された。

PST40-4-2に基づき，H24年2月号の特集「プロセスプラズマの発生と応用」が紹介された。

5. IEEE special issueに関して

行村委員長がゲストエディタを勤めるIEEE special issueの紹介があった。

6. 国際ワークショップPLASASの構想について

配布資料 PST40-5 に基づき，国際ワークショップ PLASAS の目的および趣意について説明がされた。2010年5月15日～16日に開催される PLASAS-1 の紹介があった。また，8月のプラズマ研究会において，PLASAS-2 の同時開催が可能であるか，また，配付資料 PST40-6 にある IEEE Japan Council からの資金援助が可能であるかに関して検討がなされた。

7. IEEE-NPS05 Japan Chapter予算関連

IEEE-NPS05 Japan Chapterの積立金に関して報告があった。上記のPLASASに関して、IEEE Japan Councilからの資金援助でカバーできない経費を、当該積立金から支出する件に関して検討がなされた。

8. ワークショップに関して

配布資料PST40-7に基づき、11th Plasma Based Ion Implantation and Deposition workshopが紹介された。

以上